# 薄刃ダイヤモンドブレードによるフェライトの溝加工(第1報)\* - エッジチッピング生成に及ぼす砥石ボンド村の影響-

佐藤 彰"黒部利次""広崎憲一1

Edge-chipping Yielded by Grooving of Ferrite Using Thin Diamond Blade

Akira SATO, Toshiji KUROBE and Kenichi HIROSAKI

Edge-chipping yielded by grooving of ferrite using thin diamond blade is responsible for a deterioration of an electro-magnetic property of the magnetic head. Work damage such as chipping may be closely related to the mechanical property of bonding material of thin diamond blade. Edge-chipping yielded by grooving is examined using three types of thin diamond blade whose are made of metal, resinmetal and resin bonded materials. This paper focusses on the relationship between work damage and grinding force. Experiments show that chipping size is influenced by grinding conditions and mechanical property of bonding materials. It is found that the value of maximum normal grinding force per grain is made up of good correlation for edge-chipping size.

Key words : ferrite, thin diamond blade, edge-chipping, grinding force, grain density

# 1. 緒 言

電子・光学材料は一般に硬ぜい性材料が多く、それを所定の 寸法に加工して機能素子とするには、薄刃ダイヤモンドブレー ドを使用して溝加工や切断加工を施さなければならない。しか し、砥石には各種のものがあり、使用する砥石によって加工特 性(加工損傷等)が変わるのが普通で、最適な砥石を選定する ことは必ずしも容易ではない。そのため、何らかの合理的尺度 で砥石の選定が行えれば都合がよい。

一般に、加工に供する硬ぜい性材料の材種によって、薄刃ダ イヤモンドプレードのボンド材の材種を適宜変えている。例え ば、磁気ヘッド用材料の一種であるフェライト(Mn-Zn多結晶) に溝・切断加工を施す場合、砥石としてメタルボンド砥石(M 砥石)やレジン・メタルボンド砥石(MB砥石)、レジンボンド砥 石(B砥石)を使用している。しかし、加工条件と砥石の材種(特 にボンド材)によって、切断縁に発生するチッピング(エッジ チッピングと呼ばれる)などの加工損傷が変わることが知られ ている。この加工損傷は、磁気ヘッドの電磁気特性を劣化させ るばかりでなく歩どまりの低下も招来する。フェライトの溝加 工や切断加工に伴って生じる加工損傷については、これまでに も幾つかの報告<sup>103</sup>がなされている。しかし、砥石のボンド材が エッジチッピングなどにどのような影響を及ぼすのかまだあま り研究は進んでいない。

本報では, 薄刃ダイヤモンドブレードを使用してフェライト に溝・切断加工を施した場合について, エッジチッピングがど のように発生するのか実験的視点から検討した.

#### 2. 実験方法

#### 2.1 溝加工条件

溝加工用薄刃砥石としては、M砥石、MB砥石、B砥石の3 種類の砥石を使用した.実験は、#1500,#400の砥石を用いて 行った.加工条件を表1に示す.実験に際して、初期条件を一 定とするため、各実験ごとにGCボードを用いて砥石のツルー イングを行った.ツルーイング後の砥石の外周振れは0.75± 0.25μmである.溝加工は、慣らし加工を行った後に行った.

研削抵抗の測定は、圧電型研削動力計(キスラー製9251A) を使用して行った.研削動力計の固有振動数は約28kHzであ る.この値は、砥石の回転速度(500Hz)に比して約1けた高 い値であるので、砥石1回転当たりの研削抵抗の変動を検出す ることが可能である.一方、砥粒1個が加工物を削るときの周 波数を計算すると、#1500砥石で1GHzオーダー、#400砥石で 100MHzオーダーとなり、28kHzの値に比して格段に高い.し たがって、砥粒1個当たりの研削抵抗を本研削動力計で直接検 出することはできない.

#### 2.2 **砥粒密度の**過定

薄刃ダイヤモンドブレードによる溝・切断加工は、砥石外周 面にある個々の砥粒が切削作用を行うことによってなされる. エッジチッピングの発生の仕方は、これらの砥粒の切削作用状 態に依存すると考えられる.そこで、加工損傷の発生機構を検 討するため、砥石外周面の砥粒数を計測した.

測定は、表1の慣らし加工後に引っかき転写法<sup>30</sup>を用いて 行った.図1にその測定法を示す.i)砥石の回転を止めて固 定・静止させ、その状態のまま砥石を観察用試料(鏡面加工さ れたフェライトブロック)に押し付ける.押付け力は圧電型研 削動力計で計測する.ii)砥石を砥石回転軸の方向に少し動か し、引っかき痕を試料表面につける.iii)引っかき痕の数を顕 微鏡観察してカウントする.iv)砥石とフェライトブロックの 接触面積を求め、砥粒密度を算出する.

<sup>·</sup>原稿受付 平成11年6月3日

<sup>\*\*</sup> 正 会 員 (株) アルプス電気(現,(株) ユニオンツール:長岡市摂 田屋町字外川 2706-6)

<sup>&</sup>quot;正会員 金沢大学工学部(金沢市小立野2-40-20)

<sup>\*</sup> 金沢大学大学院(現, 石川県工業試験場:金沢市戸水口-1)

Machine	Tokyo Seimitsu A-MD-2500B/C		
Blade Bond Grain Concentration Size	Metal(M),Resinoid-Metal(MB),Resinoid(B) Diamond #1500,#400 100 $\phi$ 54mm×t0.6mm		
Fluid Revolution rate Workpiece Truing Preliminary grinding #1500 #400	Water 1.7 Q /min 500 1/s Mn-Zn polycrystalline ferrite (HIP) Use of GC#800 for #1500 blade Use of GC#320 for #400 blade Depth of cut : 0.75mm Grinding length : 500mm Depth of cut : 0.75mm Grinding length : 1500mm		
	Measurement item	Depth of cut	Grinding length
Grooving	Chipping size Grinding force	0.5mm	15mm ×2 line





Fig.1 Scratching method



Blade SD1500-100M Contact force 15.8 N (a) Photograph of scratch pattern (b) Schematic drawing of scratches

Fig.2 Scratch pattern of ferrite



Fig.3 Schematic illustration of chipping size

図2(a)に、引っかき痕の光学顕微鏡写真を示す. 図2(b)は その模式図である.砥石とフェライトブロックの接触面積は次 のようにして求めた.図2(b)に示す最外周にある引っかき痕の 一端をそれぞれ直線で結び,その直線で囲まれた領域を接触面 積とした.

#### 2.3 チッピングサイズの測定

加工に伴って生じるエッジチッピングの大きさ(チッピング サイズと呼ぶ)は、工具顕微鏡を用いて測定した. 図3に、エッ ジチッピングの模式図を示す.測定は、同一条件で加工した2 本の溝(溝の長さは15mm)について行った.観察は、溝に沿っ てエッジ部を20か所(1か所あたり0.8mmの範囲)観察し、 チッピングを測定した.そして、各箇所の最大チッピングサイ ズの平均値でもってチッピングの評価値とした.

#### 3. 実験結果

### 3.1 砥粒密度

砥粒密度の測定結果を図4,図5にそれぞれ示す.図4は, 砥粒粒度#1500の砥石の測定結果を,図5は#400の結果を表 す.いずれの図も,縦軸は砥粒密度を表している.それは,観 測された引っかき痕の数を砥石とフェライトが接触した面積で 割った値である.一方,横軸は押付け圧力を表している.押付 け荷重を接触面積で割った値である.

図4,図5から,押付け圧力が増すにつれて,砥粒密度が両 対数グラフ上で直線的に増加することがわかる.しかし,砥粒 径の違いにより砥粒密度の絶対値が著しく違う.また,いずれ の砥粒径の場合でも、メタルボンド材の砥粒密度が最も小さ く,次にレジンメタルボンド材,レジンボンド材の順に大きな 値になることがわかる.

#### 3.2 研削抵抗

図6に、フェライトに溝加工を施した場合の研削抵抗(法線







Fig.5 Relationship between grain density and contact pressure









Fig.8 Effect of grinding force on chipping size

研削抵抗)の測定結果の一例を示す.図6は、#1500の砥石 に関する結果を表す.実験は、砥石の切込み量を0.5mm、テー ブルの送り速度を0.6mm/sとして行った.図6から、ボンド材 によって研削抵抗の出力波形が異なることがわかる.Mボンド 砥石、MBボンド砥石の場合には、パルス状の出力波形が観察 される.それらの波形はほぼ砥石の回転周期に同期する形で現 れる.一方、Bボンド砥石の場合には、砥石が1回転する間に 幾つものパルス波形が現れる.しかし、そのパルスのピーク値 (出力強度)は前二者に比してかなり小さい. 研削抵抗の出力信号がパルス波形を示すのは、砥石外周面が 一様(全周に渡って)に加工物と干渉作用を営んでいないこと を表している.いま、砥石を円盤状の剛体と仮定して、図6に 示す条件の下で、研削が行われた場合について、砥石が全周に 渡って加工物と干渉するための条件を計算してみた.その結 果、砥石の外周振れ量を0.036 µm以下に押さえることが必要 なことが明らかになった.しかし、実際に砥石の外周振れをそ のような小さな値に制御することは一般に困難である.本実験 の場合、ツルーイング後の砥石外周振れ量は0.5~1 µmとな り、その他は0.036 µmに比べて1けた大きい.それにも関わ らず、Bボンド砥石の場合には幾つものパルス波形が現れ、M ボンド砥石やMBボンド砥石の信号モードとかなり異なった形 になった.これは、砥石外周振れの影響の外に、ボンド材の違 いによって砥石と加工物との干渉の仕方(接触状態)が変わっ たためではないかと推察される.

ここで、波形のピーク出力の値を *F*<sub>nmax</sub> と記し、その値を実 測した結果を**図7**に示す.実験は、送り速度を0.2(A),0.6(B), 1.8(C)mm/sと3通りに変えて行った.図7から、若干のばらつ きはあるものの*F*<sub>nmax</sub>の値は、Mボンド砥石が最も大きく、次 にMBボンド砥石、Bボンド砥石の順に小さくなることがわか る.一方、#400砥石の場合に関しては、B、Cの条件の下では Bボンド砥石の方がMボンド砥石よりも*F*<sub>nmax</sub>値が大きくなっ ている.これは、前述した砥石の外周振れの影響が現れたため と思われる.テーブルの送り速度が大きくなると、概して*F*<sub>nmax</sub> の値も大きくなる.

#### 3.3 チッピングサイズ

研削加工後に溝縁に生成するチッピングの大きさ(チッピン グサイズ) と *F*<sub>amax</sub>の間にどのような関係が成り立つのか調べ た.図8に測定結果を示す.図8から,チッピングサイズと*F*<sub>amax</sub> の間には明確な相関関係がないように思われる.

そこで、 砥粒1個当たりの最大法線研削抵抗について考えて みることにする.法線研削抵抗の値が、 砥石1周期内のピーク 値 (F<sub>nmax</sub>) に達したときの作用砥粒数を正確に測定するのは困 難であるので、ここでは便宜的に図4、図5に示す測定結果を 利用して求めた.次式で表されるnの値を作用砥粒数とした.

$$n = \rho \bullet L_c \bullet B \tag{1}$$

ここで、L<sub>c</sub>は砥石と加工物の接触弧長さ、Bは砥石幅、oは砥 粒密度で、押付け圧力が F<sub>mmax</sub>/(L<sub>c</sub>・B) のときの値を表す。

いま、 $F_{max} \varepsilon_n$ で割った値を $f_{max}$ と記し、その値を砥粒1個当たりの最大法線研削抵抗の値と近似する.(厳密にいえば、



Fig.9 Effect of grinding force on chipping size



Fig.10 SEM photographs of grooved edge

 $F_{nmax}$ 値の中に加工物と砥石ボンド材の接触抵抗も入っているの で、実際の砥粒1個当たり最大法線研削抵抗の値は $f_{nmax}$ 値より も小さいと考えられる). 図9に、チッピングサイズと $f_{nmax}$ の 関係を示す. 図9から、チッピングサイズと $f_{nmax}$ の間には、両 対数グラフ上で直線関係が成り立つことがわかる.

図10に溝縁部のSEM観察例を示す.図10はM砥石(#1500) とB砥石(#1500)とを対比して示しているが、両者でエッジ チッピングの様態に大きな違いがあることが認められる.すな わち,M砥石では溝縁に沿って比較的大きなチッピングが連続 的に生じているが、B砥石では溝縁に沿って離散的にチッピン グが生じており、その大きさも小さい.

図11に各種砥石のf<sub>nmax</sub>の値を整理した結果を示す. M砥石, MB砥石, B砥石の順にf<sub>nmax</sub>の値が小さくなることが認められ る. 例えば図10のM砥石 (#1500,送り0.6mm/s)とB砥石 (#1500, 送り0.6mm/s) とを比較すると,後者のf<sub>nmax</sub>の値は前者の1/3程 度になっている.図10でエッジチッピングの様態に大きな違 いがみられたのは,このことが理由と考えられる.

## 4.考察

図8に示すように、チッピングサイズと最大法線研削抵抗 F<sub>amax</sub>の間には明確な関係はみられないが、砥粒1個当たりの最 大法線研削抵抗f<sub>amax</sub>との間に両対数グラフ上で直線関係(図9) が成り立つことがわかった.これは次のような理由によるもの と考えられる.

山川ら<sup>9</sup>は, GC砥石を用いて硬ぜい性材料(超硬合金)の平 面研削加工を行い, 試料の端末部に生じる欠け(エッジチッピ ング)の生成機構について, 有限要素法を用いて理論的解析を 行っている. そして, エッジチッピングは端末部における砥粒



Fig.11 Effect of blade and feed rate on fnmax

切れ刃近傍の応力状態に強く影響されることを明らかにしている.

薄刃ダイヤモンドブレードを用いてフェライトに溝加工を 行ったとき、溝端末部に生じるエッジチッピングも、山川らが 指摘する機構によって起こるのではないかと考えられる.すな わち、砥石の切込みに伴って研削に関与する砥粒の切れ刃近傍 では応力が誘起される.そして、砥石の回転に伴って砥粒切込 み深さが次第に増加するにつれて、誘起される応力の値もます ます大きくなる.砥粒が試料表面(溝縁)に近づくと応力集中 の影響でさらに切れ刃近傍の応力が大きくなり、その応力値が 材料の破壊強度を越えるとそのところでき裂が発生し、欠けが 生じることになる.fmmaxの値が大きい場合、砥粒切れ刃近傍の 応力も大きくなるから、溝縁からいくぶん離れた位置に砥粒が 到達した段階でき裂が発生して、大きな欠けが生じるようにな る.fmmaxの値とチッピングサイズとの間に明確な相関関係が成 り立ったのは、このことが原因していると考えられる.

図11から、 $f_{nmax}$ の値が砥石のボンド材種によって違うのは 次の理由によるものと考えられる、 $f_{nmax}$ の値は、 $F_{nmax}/n$ で定義 されているので、法線研削抵抗のビーク値 ( $F_{nmax}$ )が大きく なったり、砥石外周面の砥粒密度が小さくなると、 $f_{nmax}$ の値が 大きくなる、図4、図5、図7を通観すると、M砥石の場合は、 他の砥石に比べて $F_{nmax}$ の値が最も大きく、砥粒密度が最も小 さい、逆に、B砥石では $F_{nmax}$ 値が最も小さく砥粒密度が最も大 きい、 $f_{nmax}$ の値が、M砥石、MB砥石、B砥石の順に小さくなっ たのはこのことが原因していると考えられる。

図6から, 砥石のボンド材種によって法線研削抵抗の波形が 著しく異なる様子がみられた. すなわち, M砥石, MB砥石の 場合には, 砥石1回転当たりにただ一つのパルス波形が現れる のに対して, B砥石の場合には, 砥石1回転当たり幾つものパ ルス波形が現れた. これらの現象は, ツルーイング直後(砥石 の外周振れ0.75±0.25µm)の砥石の場合にも観測された. 先に述べたように, これらの観察結果が得られたのは, 砥石外 周振れの影響の外にボンド材が異なることによって,砥石と加 工物との接触状態が変わったためではないかと推察される.

一般に,砥石の弾性係数の値は,M砥石,MB砥石,B砥石 の順に小さいと言われている<sup>5)</sup>.本研究で使用した砥石につい てもそのことが当てはまるとすれば,B砥石の場合は,溝加工 時に砥石が弾性変形して,砥石の外周振れの影響を幾分緩和さ せたのではないかと推察される.このため,M砥石やMB砥石



Fig.12 Distribution modes of wheel surface ruggedness after pre-grinding

に比べて, 砥石1回転当たりに加工に関与する砥石外周の長さ が長くなり, 幾つものパルス波形(法線研削抵抗)が現れたも のと思われる. 一方, F<sub>max</sub>の値が小さくなったのは, 加工に関 与する砥石外周長さが長くなることによって,砥石外周単位長 さ当たりの除去量が小さくなったことが原因していると考えら れる.

次に、砥粒密度について考えてみる.砥石外周面の砥粒密度 は、砥粒の3次元的分布形態と砥粒を保持する砥石の弾性に大 きく影響を受けると言われている<sup>3)</sup>.そこで、砥石外周面の砥 粒の分布状態を次の方法で調べてみた.慣らし加工後(砥粒密 度測定前)の砥石外周面に高分子フィルム(トリアセチルセル ロース)を押し当ててレプリカを採り,触針式粗さ計でそのレ プリカフィルムの断面曲線を測定した.図12は、その断面曲 線をもとに砥石外周面の振幅分布を求めたものである.分布密 度の一番高いところを0レベルとして、右のプラス領域が凸 側、左のマイナス領域が凹側を表している.分布曲線と横軸に 囲まれる面積が1になるように縦軸を目盛っている.

図12から, M砥石, MB砥石, B砥石の順に砥石面の凹凸が 大きくなっている.図1に示した砥粒密度測定法の場合には, 砥石外周面の凹凸が小さい砥石ほど,砥粒密度の値が大きくな ると思われる.しかし,図4に示す測定結果を見ると,予測と は逆に, B砥石, MB砥石, M砥石の順に砥粒密度が小さくなっ ている.この実験結果から考えて, 砥粒密度の測定結果(図4) には, 砥粒を支持している砥石の弾性が強く影響を及ぼしてい ると思われる.すなわち, 砥粒支持系の弾性変形量が, M砥石, MB砥石, B砥石の順に大きいことが測定結果に反映したもの と考えられる.研削加工時にフェライトプロックに接触する砥 粒の数は, 砥石面の砥粒数(分布)を単に幾何学的に求めた値 よりも砥石の弾性変形の分だけ多くなるものと推量される.

#### 5.結 論

フェライトに溝加工を施した場合, 溝縁にエッジチッピング がどのように発生するのか実験的検討を行った. その結果, 以 下の結論が得られた.

- (1) 砥粒密度や法線研削抵抗の値は、砥石の材種によって 異なる. Mボンド砥石では、砥粒密度は小さく最大法 線研削抵抗F<sub>nmax</sub>の値は大きい. 一方, Bボンド砥石で は砥粒密度は大きくF<sub>nmax</sub>の値は小さい. また, 砥粒1 個当たりの最大法線研削抵抗f<sub>nmax</sub>の値はMボンド砥 石, MBボンド砥石, Bボンド砥石の順に小さくなる.
- (2) チッピングサイズと f<sub>max</sub>の値の間には両対数グラフ上でリニヤな関係があり、f<sub>max</sub>の値が増すにつれてチッピングサイズは大きくなる.



- 道田裕一,貴志浩三:フェライトの溝研削におけるエッジ・チッピングの創成,精密工学会誌,62,4 (1996) 559.
- 佐藤 彰,黒部利次,滝澤俊太郎:フェライトの微小破壊挙動と加 工損傷,精密工学会誌,65,2(1999)240.
- 樋口誠宏,矢野章成,田中行雄:接触域における砥石弾性に関する 一考察,精密機械, 43,7 (1977) 801.
- 山川純次,井川直哉,河村末久,奥山繁樹:研削端末部の形状変化 に関する研究(第5報),精密工学会誌, 55,11 (1989) 2005.
- 5) 佐藤 彰, 黒部利次, 広崎憲一: 精密切断用薄刃ダイヤモンド砥石 の機械的性質, 精密工学会誌, 56,7 (1990) 1235.